

## 一般社団法人日本ロボット学会 優秀研究・技術賞規程

2019年7月18日理事会制定

2021年3月23日理事会改定

(本規程の目的)

第1条 この規程は本会表彰委員会規程第5条に基づき、優秀研究・技術賞の目的および選考の手続きを定めるものである。

(表彰の目的)

第2条 優秀研究・技術賞（英文名：Excellent Research and Technology Award）は、本学会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし、本学会の学術講演会で発表された講演のうち、特に優れた研究・技術を選び、その著者に贈呈する。

(受賞者の数)

第3条 表彰数は、講演発表件数が100件までに対して1件、100件を超えるごとに1件を加えた数を上限とする。

(選考の対象)

第4条 選考の対象は、表彰を行う前年度において本会の学術講演会（以下、対象講演会と呼ぶ）においてなされた講演発表とする。

(受賞者の資格)

第5条 対象者は、次の各号に該当する者とする。

- (1) 対象講演会での講演発表者、連名者
- (2) 表彰時において本会正、学生会員である者

(賞の内容)

第6条 優秀研究・技術賞は、賞状とし、原則として学術講演会で贈呈を行う。

(贈呈の発表)

第7条 前条の贈呈を行ったときは、受賞者の氏名、業績の内容等を原則として直後に発行する本会会誌に発表する。

(選考小委員会の設置)

第8条 優秀研究・技術賞の候補者を選考するため選考小委員会（学術講演会関連賞選考小委員会）を設ける。

- (1) 委員長 副会長
- (2) 幹事 事業担当理事が正・副の幹事を担当し、委員長の指揮を受け、委員会の会務を処理する。
- (3) 委員 委員長の推薦により会長が委嘱する。

(選考の原則)

第9条 選考は公正を旨として行う。特別の利害を有する委員は当該する選考に関与してはならない。もし、候補者に選考小委員会委員長が含まれている場合には、理事会で他の委員長を選び会長より委嘱する。その他の委員については選考小委員会委員長の判断による。

- 2 選考に当たっては結果が特定の分野等に片寄らないように配慮する。選考の具体的な手続きは各選考小委員会にて定める。

(第一次審査者の選定)

第10条 会長は、対象講演会のセッションで全座長に優秀研究・技術賞の第一次審査者（以下第一次審査者とする）となることを求める。

- 2 会長は、座長が優秀研究・技術賞の審査対象となる登録講演の共著者である場合は、座長に対し当該発表の座長に代わる、講演者と利害関係のない代行第一次審査者を依頼することを求める。
- 3 各登録講演に対し、座長を含め、原則3名の第一次審査者が講演会場で審査を行うこととする。

## (第一次審査方法)

第 11 条 優秀研究・技術賞の第一次審査は、本学会学術講演会発表共通審査票に基づき行う。審査基準は、有用性、独創性・新規性、完成度、さらに、登録講演者の講演技術（発表の工夫、質疑応答、発表時間など）を総合的に審査する。

- 2 座長（または座長から依頼された第一次審査者）は、一次審査者から提出された本学会学術講演会発表共通審査票をもとに第一次審査結果をまとめる。

## (第二次審査方法)

第 12 条 選考委員長は、選考小委員会を開催し、受賞候補者の選考方法について確認する。選考にあたり第一次審査結果、および学術講演会予稿に基づく審査を用いる。

- 2 選考委員長は、前項の選考方法に基づき、受賞候補者を選定する。

## (結果の報告)

第 13 条 委員長は前条の手続きにより各表彰の候補者の選考を終ったときは、選考要旨その他所要事項を添えて結果を会長に報告する。

- 2 特に事情のある時は選考小委員会の議決を経て前項の手続きの一部を変更して実施できる。ただし委員長は理事会に対しこの事情を報告しなければならない。

## (受賞者の決定)

第 14 条 本賞の受賞者は、前条の委員長の報告に基づき、理事会の議決により決定する。

## (経緯の非公開)

第 15 条 授賞に至るまでの個々の経過は非公開とする。理事および選考委員その他の関係者は、この趣旨を尊重しなければならない。

## (選考小委員会の解散)

第 16 条 選考小委員会は、各表彰の贈呈が行われた時をもってその年度の任期を満了する。

## (規程の改廃)

第 17 条 この規程の改廃は、企画・広報理事、学術講演会関連賞選考小委員会委員長が提案し理事会の承認を得て行う。

## 附則

1. 本規程は 2019 年 7 月 18 日より実施する。
2. 本規程は 2021 年 3 月 23 日より改定実施する。

本文書は「一般社団法人日本ロボット学会優秀研究・技術賞規程」の正文であることを確認する。

2021 年 3 月 23 日

署名

印